

# 产品

## Plasma等离子体设备

等离子体设备主要用于太阳能电池的表面处理，以及半导体、显示器、薄膜、触摸屏等平面产品的表面清洗，以提升粘接强度。

### 主要特点

等离子体模组： 最大 2,500mm

电源： RF, MF, LF, DC

工业间隙： 最小 2 ~ 最大7mm

工艺气体： Ar, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> 等

速度： 10mm/s ~ 100mm/s

操作： 自动或手动



PLASMA等离子体设备

